**国立大学法人 豊橋技術科学大学**

**第9回 EIIRIS インテリジェントセンサ・ＭＥＭＳ　研究会**

**開　催　日：2019年5月16日（木）**

**講演会会場：豊橋技術科学大学 講義棟A2-101　〒441-8580 愛知県豊橋市天伯町雲雀ケ丘1-1**

【**参加申込書**】

**下記のとおり参加を申込みます。**

**送信先E-mail：**eiiris\_workshop@rac.tut.ac.jp

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| １ | 申込日 |  　　　　　年　　　月　　　日  |
| ２ | （フリガナ）氏　　名 | （　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　） |
| ３ | （フリガナ）所属・団体 | （　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　） |
| ４ | 部　　署 |  |
| ５ | 勤務先住所 | 〒 |
| ６ | 電話番号（半角数字） |  |
| ７ | E-mail（半角英数字） |  |
| ８ | 技術討論会（注１） | □参加(要, 5,000円)　or　□不参加 |

（注1）：領収書を発行致します。

**【参加費】**

講演会参加費：無料／技術討論会参加費：5,000円

**【お願い】**技術討論会参加予定の皆様へ

やむをえず参加できなくなった場合は、お手数ですが5月9日(木)までに必ずご連絡ください。

尚、ご連絡が無い場合は参加費（5,000円）を申し受けます。ご了承ください。

◆送信先：【E-mail】eiiris\_workshop@rac.tut.ac.jp